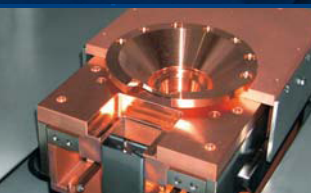




Универсальная система
для широкого спектра задач

ВАК

641



BAK 641 система для лабораторных исследований и производства пилотных партий

Официальный представитель
в России и СНГ
компания TBS
www.tbs-semi.ru
infos@tbs-semi.ru

**Возможности
комплектации:**

- Электронно-лучевая пушка (4-6 позиций для различных материалов и их комбинаций)
- Резистивные испарители
- Магнетронные источники
- Нагрев подложек (лицевая, обратная сторона)
- Плазменная очистка камеры
- Криогенная откачная система
- Сегментированный подложкодержатель
- Источники с индуктивным нагревом
- Ионно-плазменный источник

**Контроль
процесса:**

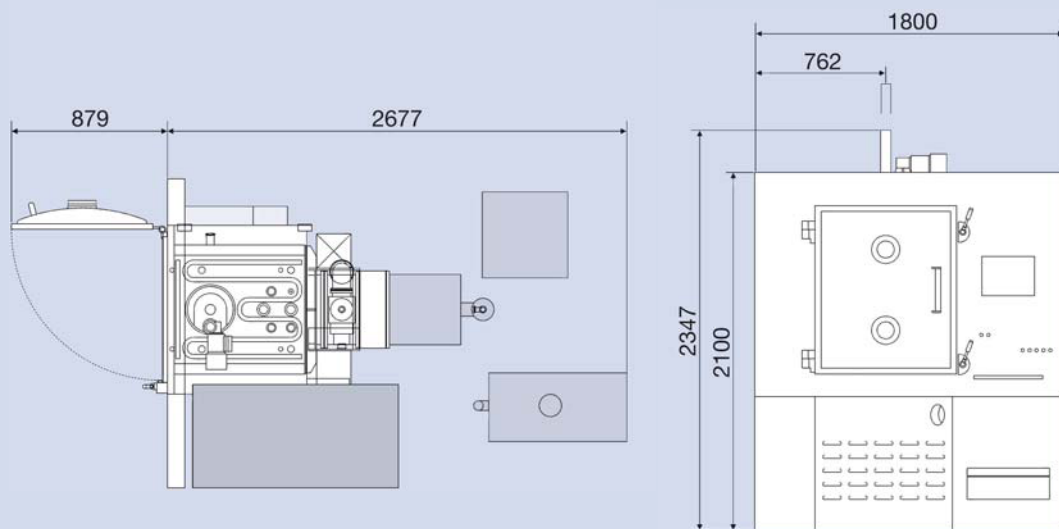
- ПО с дружелюбным интерфейсом, позволяющее пошагово отслеживать и создавать процесс от отправки до запуска
- Кварцевый и оптический мониторинг
- Анализатор остаточного газа
- Полная SECS GEM совместимость

Производительность

Производственный цикл: ~ 2 часа

Диаметр подложки	Кол-во
2 inch	39 пластин/час
4 inch	12 пластин/час
5 inch	9 пластин/час
6 inch	5 пластин/час

BAK 641



Занимаемая площадь 4,6м²

